## Linnik 型白光干涉显微物镜系列

## 产品简介:

白光干涉物镜是白光干涉仪或者干涉显微镜的重要组成部 分,广泛应用于微纳级表面三维形貌的非接触检测,粗糙度或者表 面损伤检测。非接触与高精度的特性,使得白光干涉物镜在现代高 端制造领域中应用越来越受到重视。

## 产品特点:

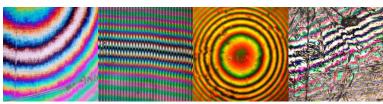
- 1. 完全国产化的白光干涉物镜。
- 2. 采用 Linnik 结构 , 同倍数下具有更长的工作距离。
- 3. 全新的白光干涉结构设计,即使在观察干涉条纹时也不影 响被检测样品的表面图像的清晰。
- 4. 可配合无限远系统金相显微镜,或者是自行搭建的光路。
- 5. 长工作距离设计。
- 6. 可检测的样品最低反射率 0.5%。





H 2 % ·						
名 称		白光干涉物镜				
光学设计		Linnik 无限远白光干涉系统设计				
倍 数		5X	10X	20X	50X	100X
数值孔径 NA		0.12	0.25	0.4	0.55	0.8
工作距离(mm)		17	17	9	6	3
齐焦距离(mm)		80	80	80	80	80
景 深(um)		40	10	3.5	1.4	0.5
目视视场 ( mm )		5	2.2	1.25	0.5	0.25
视场	1/2板面CCD	1.3x0.9 ( φ1.6 )	0.65x0.45 ( φ0.8 )	定制		
(mm)	1/2板面CCD+0.5X	2.6X1.8 ( φ3.2 )	1.3Χ0.9 ( φ1.6 )			
接口		4/5x1/36寸				
选购		齐焦 95mm 可旋转接环				

## 应用案例:









(联系信息)

专利证书